

**ВНИИА. Расписание сессии**

Пн, 12 апр.	08:30 — 10:05	ЗАЧ Затраты при производстве инновационной продукции. Основы формирования. M19-612, M19-682 Абакумов Е.М., Герасимчук О.А., Христенко П.С.
Пн, 12 апр.	08:30 — 12:40	АТТ Конструирование M19-601, M19-681 Ушков А.В., Индришенок О.В.
Пн, 12 апр.	10:15 — 11:50	ЗАЧ Применение системы автоматизированного проектирования на предприятии (САПР Creo Parametric) M19-612, M19-682 Козырев Д.Б.
Пн, 12 апр.	11:55 — 13:30	ЗАЧ Материаловедение для высоковольтной электрофизической аппаратуры M19-612, M19-682 Невский Р.Е.
Пн, 12 апр.	13:35 — 17:00	ЗАЧ Основы формирования затрат разработки и последующего производства инновационной продукции M19-601, M19-681 Гребенев Е.В.
Пн, 12 апр.	14:30 — 16:05	ЗАЧ Основы вакуумной техники и технологии производства вакуумных и газонаполненных приборов M19-612, M19-682 Колесников С.В.
Пн, 12 апр.	16:15 — 17:50	ЗАЧ Радиационная стойкость ядерно-физических приборов и узлов M19-612, M19-682 Бутин В.И.
Ср, 14 апр.	09:20 — 11:50	АТТ Микропроцессорная техника M19-601, M19-681 Бенеш П.Б.
Пн, 19 апр.	09:00 — 13:00	ЭКЗ Конструирование M19-601, M19-681 Индришенок О.В., Ушков А.В.
Пт, 23 апр.	09:00 — 13:00	ЭКЗ Микропроцессорная техника M19-601, M19-681 Бенеш П.Б.
Ср, 02 июня	10:15 — 11:50	АТТ Конструирование M20-601 Константинов С.Г., Куропаткин А.Д.
Ср, 02 июня	12:45 — 14:20	ЗАЧ Элементная компонентная база электронной, электрофизической, электромеханической и ядерно-физической аппаратуры M20-601 Положенцев В.Ю., Бенеш П.Б.
Ср, 02 июня	14:30 — 16:05	АТТ Компьютерные технологии M20-601 Кириллова М.Д., Тюфяков М.В.